

産業構造審議会知的財産分科会

第12回商標制度小委員会

議事次第・配布資料一覧

日 時：令和7年6月13日（金）16時00分開会

会 場：特許庁庁舎16階特別会議室＋Web会議室

（議事次第）

1. 開会
2. 商標審査の現状について
3. インターネット上の国境をまたいだ商標の使用について
4. 仮想空間における商標の保護について
5. 生成AI技術の発達を踏まえた商標制度上の整理について
6. 公報におけるプライバシーの保護について
7. 閉会

（配布資料）

議事次第・配布資料一覧

委員名簿

資料1 商標審査の現状

資料2 商標制度に関する検討課題について

参考資料1 公報におけるプライバシーの保護